



光設計研究グループ 第34回研究会

「レーザ光加工、計測技術の進展」

【日時】2005年12月8日(木) 12:50~17:30

【場所】東京大学生産技術研究所(駒場 キャンパス)

総合研究実験棟(An棟)2F コンベンションホール

東京都目黒区駒場4-6-1

・小田急線 東北沢駅・小田急線/東京メトロ千代田線 代々木上原駅

・京急井の頭線 駒場東大前駅 池の上駅・各徒歩10分程度

交通の詳細はこちらを参照 <http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/map/komaba.html>

プログラム

12:50	開会の挨拶
13:00	1. パブルジェットノズル製造用レーザ加工機の光学系 西脇 正行 氏、立川 仁 氏 (キヤノン)
13:40	2. パルス光源を用いたポリゴンミラーの動的形状測定 森田 展弘 氏 (リコー)
14:20	3. 干渉計を用いた高精度非球面計測技術 中山 繁 氏 (ニコン)
15:00	休憩
15:20	4. 光ピックアップ集光ビームスポット評価装置 上條 憲一 氏 (カツラオプトシステムズ)
16:00	5. 光コヒーレンストモグラフィ(OCT)の医療応用と技術展開 春名 正光 氏 (大阪大学)
16:40	6. フェムト秒パルスレーザを用いた高精度距離計測技術 美濃島 薫 氏 (産業技術総合研究所)
17:20	閉会の挨拶
17:30	懇親会

【主催】日本光学会(応用物理学会)光設計研究グループ(代表:丸山 晃一(ペンタックス))

【参加費】光設計研究グループ会員:3,000円、光設計研究グループ学生会員:無料

一般:9,000円、学生一般:2,000円。当日、受付にてお支払い下さい。

【定員】100名(定員になり次第締め切ります。定員オーバー後の申込みはその旨ご連絡致します。)

【参加申込】下記申込書の内容をE-mailまたはFAXまたは郵送にて下記申込先にお送り下さい。

【申込先】コニカミノルタオプト(株)光学研究部 光学設計2グループ 金野 賢治

〒589-0021 大阪府大阪狭山市今熊6-300

TEL:072-367-3543、FAX:072-367-3379、E-mail:k34reg@opticsdesign.gr.jp

【問合せ先】NECメディア情報研究所 光ディスクTG 柴床 剛玄

〒211-8666 川崎市中原区下沼部1753

TEL:044-431-7581、FAX:044-431-7592、E-mail:k34@opticsdesign.gr.jp

【ホームページ】<http://www.opticsdesign.gr.jp/>

コニカミノルタオプト(株)光学研究部 光学設計2グループ 金野 賢治 行

光設計研究グループ 第34回研究会 申込書

氏名(フリガナ)	
所属	
住所 TEL、FAX E-mail	
参加区分(印)	1.光設計研究グループ会員、2.学生会員、3.一般、4.学生一般
懇親会(印)	1.参加、2.不参加 (懇親会は参加無料です)
アンケート(一般・学生一般) 本研究会をどこで知りましたか?	1.WEB 2.メール 3.ビラ 4.雑誌() 5.会社・学校 6.その他()